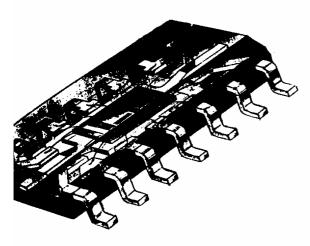
CREACION DE UN CENTRO DE MICROELECTRONICA EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL "

Bernal C. Iván, Ing.

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL QUITO - ECUADOR



RESUMEN

resentan los dos proyectos multinacionales los que participa el Grupo de celectrónica de la EPN y se reportan las vidades realizadas desde 1991. Se ifican varias actividades a realizarse en luturo y finalmente se enfatiza que uno de objetivos que persigue el grupo de trabajo; les, la Creación de un Centro de roclectrónica.

ABSTRACT

two multinational projects in which the reelectronics Group of the EPN is ticipating are presented. Activities carried since 1991 are reported and new activities coutlined. Finally, it is remarked that one the final objectives of the group is the falation of a Microelectronics Center.

INTRODUCCION

Escuela Politécnica Nacional (EPN) viene ticipando desde 1990 en la ejecución de dos pectos Multinacionales, de caracter tilateral, en el campo de la roelectrónica. La unidad que coordina las siones realizadas en estos proyectos y que sejecuta está conformada por un conjunto de sentes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica ha adoptado el nombre de GRUPO DE MOELECTRONICA DE LA EPN.

actividades que se realizan en los dos vectos en los que se encuentra participando EPN, cada uno con sus objetivos ticulares, han permitido al Grupo de proelectrónica elaborar una propuesta de

trabajo que contempla: el planteamiento de objetivos propios, la participación del grupo en las distintas actividades de los proyectos multinacionales y la planificación de actividades a nivel local. Esta propuesta de trabajo está enfocada hacia la:

"CREACION DE UN CENTRO DE MICROELECTRONICA EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL"

Los dos proyectos multinacionales en los que participa la EPN son:

- Proyecto Multinacional de Microelectrónica e Informática auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
- Proyecto Multiusuario (PMU) del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y Coordinado por el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) de Barcelona -España.
- 2 PROYECTO MULTINACIONAL DE MICROELECTRONICA E INFORMATICA DE LA OBA

2.1 Antecedentes

En respuesta a las tendencias de desarrollo tecnológico observadas en el campo de la Microelectrónica, el Departamento de Asuntos Científicos y Tecnológicos de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión de expertos en Microelectrónica en julio de 1986. En esta reunión se discutieron los problemas de la Microelectrónica en la región y se concluyó que era urgente la necesidad de realizar una reunión latinoamericana en Microelectrónica y que en la misma debían estar representados los diversos sectores interesados: el académico, el gubernamental, el de investigación y desarrollo, y el industrial.

La Primera Reunión Latinoamericana de Microelectrónica y sus Aplicaciones se realizó en Argentina en 1988, en donde se recomendó la adopción de un plan de acción basado en la cooperación horizontal y en el uso compartido de capacidades técnicas, infraestructura física y mercado potencial a corto, mediano y largo plazo.

A partir de este trabajo previo, se elaboraron los documentos necesarios que condujeron a la creación del:

PROYECTO MULTINACIONAL DE MICROELECTRONICA E INFORMATICA

que finalmente fue aprobado por el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC) y porla Asamblea General de la OEA en diciembre de 1989. Este Proyecto forma parte del "Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico", que mantiene la OEA.

2.2 Objetivos

Este Proyecto Multinacional tiene por objeto contribuir, a través del esfuerzo integrado y de la cooperación horizontal, a la elevación de la capacidad tecnológica de los países de la región para asimilar, adaptar, diseñar y generar innovaciones en técnicas y procesos, en el área de la Microelectrónica y la Informática. Además, el proyecto debe contribuir a la aplicación de estas técnicas y procesos en la modernización industrial y en la solución de problemas sociales, de acuerdo con los intereses y necesidades de cada Estado miembro.

2.3 Participantes

Participan en el proyecto importantes Centros de Investigación y Desarrollo de quince Estados miembros, usualmente coordinados por los organismos responsables de ciencia y tecnología en cada país. El total de fondos disponibles para el bienio 1990-1991 ascendió a más de US\$ 1.5 millones de dólares.

2.4 Lineas de trabajo

- Tecnología de circuitos integrados (CIa), con dos metas claramente establecidas:
 - Formar y reforzar grupos de diseño de CIs a partir de Silicio para su aplicación industrial y a partir de Arseniuro de Galio para su aplicación en Telecomunicaciones.
 - ii) Organizar programas conjuntos de investigación y desarrollo.
- b) La segunda línea está orientada a reforzar grupos especializados dedicados a aplicar la Microelectrónica y la Informática al proceso de Modernización Industrial.
- c) La tercera línea comprende la creación, desarrolio y consolidación de bases de datos, nacionales y regionales, y de sistemas nacionales y regionales de Información especializada (científica, tecnológica e industrial).

2.5 Participación del Ecuador

En febrero de 1990 la EPN presentó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) la candidatura de uno de sus profesores para que actúe como Coordinador Técnico Nacional del Programa y un plan inicial de actividades, el mísmo que contemplaba la creación de una Red de Centros de Investigación.

Sin embargo, si bien el proyecto disponía del financiamiento respectivo, el CONACYT no ha dado el apoyo requerido a un proyecto que es un compromiso del país, sino que más bien decidió destinar los fondos recibidos al componente de Informática, que es la parte que ejecuta dicho organismo.

Sin embargo, en los últimos meses se ha teado nuevamente al CONACYT la necesidad importancia que tiene la colaboración do Institución con el proyecto que plantea h

3 PROYECTO MULTIUSUARIO IBEROAMERICAN

3.1 Antecedentes

El Programa Iberoamericano de Ciene Tecnología para el Desarrollo (CYTED) se en los años 80 con el objeto de propici cooperación científica y tecnológica para fomento del desarrollo social en Iberoamó siendo auspiciado por el Gobierno Españo meta es la de promover la colaboración los países, para obtener resultados cientí y tecnológicos susceptibles de ser transfera la industria y con repercusiones e calidad de vida y en el desarrollo económica.

En 1986 la Conferencia Iberoamericana Comisiones Nacionales Quinto Centenario, a este Programa multilateral dentro del marconmemoración de los quinientos años descubrimiento de América, añadiendo programa la "D" que figuraba hasta el pasado en el acrónimo (CYTED-D) y revalida su condición de programa internacional.

El programa integra en la actualidad vi tipos de actividades: las orientadas a prola movilidad e interacción de los cientía a través de redes temáticas, los subprogra los proyectos de investigación precompeti y proyectos de innovación (Iberoeka) para fomento de la cooperación empresarial.

El Subprograma IX: Microelectrónica, mant en ejecución el Proyecto "Capacitación Concepción y Diseño de Circuitos Integraf reconocido como Proyecto Multiusuario (Maiendo su coordinador el Dr. Jordi Aguiló y colaboradores pertenecen al Centro Naciona Microelectrónica (CNM) de Barcelona - Esp

El Coordinador del Subprograma es el Profe Carlos Mammana de la Fundación Centro Tecne gico para Informática (CTI) de Campinas-Brae

Dentro de este subprograma existe la Temática sobre Aplicaciones de la Mid electrónica, que la Coordina el Ing. And Dimitruk, Director del INTI-CITEI de Argenti

3.2 Objetivos

El Programa PMU Iberoamericano se creó com objetivo de incentivar y desarrollar conocimiento básico y aplicado de microelectrónica, y contribuir así a introducción en el desarrollo de proyectos la fabricación de sistemas electrónicos Iberoamérica. Actualmente es posible desarrollo y fabricación de prototipos circuitos integrados de aplicación específi (ASICS), con costes compartidos y concolaboración de investigadores de 26 centros Latinoamérica y España.

3.3 Participantes

El grupo de países participantes en el Progri está conformado por: España (Coordinació Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Méxic Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Paragua Portugal y la República Dominicana.

3.4 Lineas de trabajo

En este Proyecto Multiusuario se incentiva intercambio de experiencias de ci participante, la distribución gratuita software de diseño, el desplazamiento de ficos a reuniones técnicas y de lación. No contempla este proyecto el ciamiento para equipamiento y desarrollo intotipos, cada país participante es el lado de asumir los costos que ésto la la lacia de lacia de la lacia de lacia de la lacia de lacia de

de lo mencionado anteriormente, el te incluye los siguientes servicios de te: la verificación de reglas de diseño ricas y geométricas de los diseños rollados, la distribución de bibliotecas de celdas de entrada y salida, las para traducción del formato de tación de los diseños.

rtir de 1990 se puso a disposición de los leipantes la capacidad de prueba eléctrica petotipos, para los grupos que no disponían equipamiento necesario, a través de lones técnicas en los laboratorios de la fin. También se organizan seminarios para participantes en el proyecto y cursos peductorios de sistemas electrónicos y pelectrónica.

Red Temática dentro del Subprograma de Belectrónica. Esta "Red Iberoamericana la utilización de tecnologías pelectrónicas para aplicación en sistemas rónicos" tiene el objetivo de reunir se interesados en el uso de la pelectrónica en sistemas electrónica en sistemas electrónicos y en laspectos tales como encapsulado, prueba lificación de componentes. Dentro de esta se ha decidido trabajar en el proyecto de rrollo de microsensores para su aplicación la control del medio ambiente.

Participación del Ecuador

PN por sí ha logrado insertarse en la sción del Proyecto Multiusuario en lembre desde 1991 y también está icipando en la Red Temática que inició intemente sus actividades. Precisamente es las a la participación en este Proyecto que upo de Microlectrónica de la EPN consiguió itar casi la totalidad de sus actividades lales en la Microelectrónica.

PROYECTO DE MICROELECTRONICA DE LA EPN

Objetivos

objetivo principal del Proyecto de pelectrónica de la EPN ha sido y continuará do la conformación de un Centro de pelectrónica, con sede en la EPN, con capad para:

Ofrecer servicios de diseño de circuitos integrados de aplicación específica (ASICs) y de sistemas electrónicos de diversa complejidad a instituciones públicas y privadas tanto nacionales como extranjeras.

Emprender proyectos de investigación en los campos de control, telecomunicaciones y arquitectura de computadores, a fin de explotar las características de alta velocidad y gran densidad de integración de los sistemas VLSI.

Capacitar y entrenar ingenieros en las sás modernas técnicas de diseño VLSI de nanera de promover el desarrollo de la industria de la Microelectrónica en el Ecuador.

4.2 Actividades realizadas

4.2.1 Octubre 91 - septiembre 92

Una de los factores determinantes para la ejecución de las actividades planteadas por la EPN era el disponer de recursos humanos, para lo cual desde Octubre de 1990 se incluyó en el programa de estudios de la Facultad de Ingeniería Eléctrica la cátedra "Introducción a Sistemas VLSI". Esta materia se continúa dictando hasta la actualidad y se ha tenido un número siempre creciente de alumnos que la toman, lo que demuestra el creciente interés en este campo, lo cual se debe también en gran parte a los logros alcanzados hasta el momento.

Como se reportó en un artículo en la XIII Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, inicialmente se delineó un cronograma de actividades a ejecutarse en el periodo de dos años. Se debe mencionar que las actividades planificadas para el primer año se han cumplido satisfactoriamente. Durante los últimos meses se han conseguido algunos avances importantes, que se mencionarán posteriormente y que han permitido plantear un nuevo cronograma de actividades para el periodo marzo 93 - febrero 94.

Se resume las principales actividades realizadas durante el periodo de oct 91 - sept 92:

- Asistencia a la Reunión de Coordinación del PMU Iberpamericano y de un curso introductorio de Microelectrónica en Colombia, en Septiembre de 1991.
- Adquisición del software de diseño de CIs Path Programmable Logic (PPL), con fondos propios de la EPN, en Octubre de 1991.
- Gracias a la participación en el PMU Iberoamericano se consigue el paquete experimental de diseño de CIs TENTOS desarrollado en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur (Brasil), en octubre de 1991.
- Reserva de área de Silicio para la "corrida" CMOS digital de diciembre de 1991, sin costo alguno para la EPN, por ser el primero.
- Diseño de un CI digital sencillo (Medio Sumador) utilizando el paquete TENTOS, durante octubre y noviembre de 1991.
- Fundición del primer CI experimental diseñado en el Ecuador por el Grupo de Microelectrónica de la EPN, en ES2 (Francia) en diciembre de 1991.
- En mayo de 1992 se recibieron cinco prototipos del Medio Sumador, los cuales fueron probados, encontrándose que eran funcionalmente correctos.
- Asistencia a la Reunión Técnica del PMU Iberoamericano para la prueba eléctrica del CI sencillo fabricado, en Campinas-Brasil en las instalaciones del CTI, en julio de 1992.
- Desarrollo de un CI con aplicación en las telecomunicaciones. Se diseñó un codificador/decodificador (codec) de línea programable que realiza las funciones de codificación AMI, HDBI, HDB2, y HDB3.
- El diseño del codec se realizó con los dos paquetes disponibles desde diciembre de 1991 hasta abril de 1992.
- Se evaluaron dos herramientas de diseño de CIs con concepciones y metodologías diferentes, cada una con sus ventajas y desventajas.

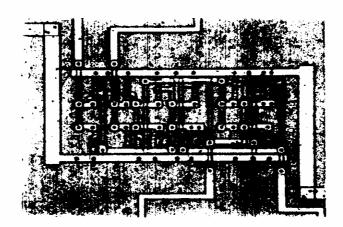


Fig. 1 Fotografía del prototipo del primer CI diseñado en Ecuador, tomada en el CTI

- Reserva de área de silicio fabricación del codec HDBn en "corrida" CMOS de diciembre de 1992. para en la
- En enero de 1992, se dieron los primeros pasos para incursionar en el área de diseño de CIs analógicos.
- Se preparó artículos que fueron publicados en los principales medios de comunicación masiva, y en el Informativo Politécnico, en junio de 1991.
- 15. Publicación del artículo "EL ECUADOR EN LA MICROELECTRONICA" en los anales de las XIII JORNADAS EN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA, efectuadas en julio de 1992.
- En septiembre de 1992, se presentó el informe final de todo el trabajo realizado desde octubre de 1991 (Tesis de grado para obtener el título de Ingeniero en la especialidad de Electrónica y Telecomunicaciones):

DISEÑO DE CIRCUITOS INTEGRADOS DE APLICACION ESPECIFICA (ASICS) DIGITALES CON TECNOLOGIA CMOS

VOLUMEN 1: Fundamentos Teóricos de diseño

Herramientas para diseño de VOLUMEN II:

ASICs.

Codificador/Decodificador **VOLUMEN III:** línea Programable como caso de estudio.

AUTORES: Iván Bernal C., Fredy Lemus C. DIRECTOR: Ing. Luis Montalvo.

El informe final elaborado tiene un total de 1300 páginas. Este informe ha servido y servirá para futuras incursiones en diseño VLSI, pues es una fuente de información teórico-práctico-metodológica sólida.

4.2.2 Octubre 92 - marzo 93

Asistencia a la Reunión anual de Coordinación del PMU Iberoamericano y a un Curso de Microelectrónica en Cusco-Perú, en noviembre de 1992.

- Confirmación de la reserva de área la fabricación del codec HDBn, novi de 1992.
- El área estimada para el codec HDBn 7 mm² por lo que el costo es de alre de 1000 USD. Se hicieron las gest respectivas y con fondos propios EPN se realizó el pago al CNM.
- Asistencia al Curso Internacional "Introducción a la Electrónica Semiconductores", dictado por el Profinorteamericano Richard Anderson, febrero de 1993. Este curso se reacon el patrocinio de la OEA y como p de las actividades efectuadas en Proyecto Multinacional de Nicroelegnica e Informática, en Cuenca-Ecuado
- Del 22 al 26 de febrero de 1993, realizó también con el patrocinio d OEA el Curso Internacional de Disen Circuitos Integrados. Este curso se de las instalaciones del Centro Educación Contínua de la Esca Politécnica Nacional. Los instructo fueron los Ingenieros Pedro Cuervo, Parente de la Esca Politécnica Nacional de la Politécnica Nacional de la Politécnica Nacional de la Politécnica Naci Behrens y Richard Anderson de Argent Brasil y Estados Unidos, respectivamen

Al curso asistieron representantes Panamá, Venezuela, Colombia, Pe Paraguay, Uruguay, Argentina y Ecuador Por Ecuador asistieron representantes la Universidad de Cuenca, de la Esc Politécnica del Litoral y de la EPN.

El curso tuvo mucho éxito y fue de utilidad para el Grupo de Microelect nica por la especial importancia tiene la formación de recursos humanos

Del 1 al 4 de marzo e 1993 se realizó la Ciudad de Quito la III Reunión Coordinación del Proyecto Multinación de Microelectrónica e Informát de Microelectrónica e Informát auspiciado por la OEA. Asistieron mismo representantes de todos los país mismo representantes de todos los pal-Latinoamericanos, así como el Coordina del Proyecto Ing. Rigoberto Amas de OEA en Washington, y como invita especiales el Ing. Andrés Dimitr Coordinador General de la Red Temát sobre las Aplicaciones de sobre las Aplicaciones de Microelectrónica del CYTED, y el Jordi Aguiló Director del Proye Multiusuario Iberoamericano del CYTED

En esta reunión, la EPN presentó informe de las diferentes actividades

la realizado la Institución en el campo le Microelectrónica, recalcando que todo lo conseguido hasta ese momento había sido gracias a esfuerzos propios de la EPN y gracias a la participación de la EPN en el Proyecto Multiusuario lberoeamericano del CYTED.

Bracias a que la OEA ha pagado un área de Bilicio para la fabricación de prototipos de los países que están trabajando activamente en el desarrollo de CIs, el Grupo de Microelectrónica de la EPN tiene ahora a disposición alrededor de 10 mm de área de Silicio.

Ha petición de varios países asistentes a la Reunión de Coordinación, la OEA agilitará los trámites para la compra de por lo menos 10 copias del software TANNER TOOLS, con el fin de abaratar el costo del mismo. Estas copias serán distribuidas entre los países participantes en el proyecto.

Gracias a la colaboración del Ing. Rigoberto Amas, fue posible en el mes de marzo de 1993, la adquisición de un computador personal 486-DX, de uso exclusivo para el proyecto, con una configuración adecuada para su empleo y con software dedicado al diseño de CIs. Una vez que se disponga en corto tiempo del software TANNER TOOLS, se aprovechará al máximo la capacidad del PC adquirido.

Los contactos mantenidos con los participantes en las diferentes Reuniones de Coordinación, técnicas y cursos a los que se ha asistido, han permitido incrementar y concretar un intercambio constante de información y transferencia de conocimientos. Actualmente, haciendo uso del correo electrónico, se mantiene un contacto permanente entre los participantes de los proyectos de Microelectrónica.

Se han dictado cuatro seminarios de Introducción a la Simulación con SPICE. Uno de ellos dirigido a profesores de la Pacultad, y los otros dirigidos a los estudiantes.

Con un grupo de tres estudiantes que tomaron la materia de "Introducción a Sistemas VLSI", se ha iniciado el desarrollo de un conjunto de celdas estándar, que conjuntamente con las preparadas por los demás países asistentes al Curso Internacional de Diseño de CIs, serán fabricadas en septiembre de este año.

E Luego del diseño de las celdas estándar, se iniciará el trabajo en un CI determinado para usar el área restante disponible.

Gracias a la presencia en el Ecuador del Ing. Andrés Dimitruk, Coordinador de la Bed Temática del CYTED, se ha concretado la participación del Ecuador en la misma. Se han obtenido ya los primeros resultados positivos:

La asistencia en Abril de 1993 a un seminario de "Aplicaciones de la Microelectrónica" que incluyó visitas a centros de Investigación en el Campo de Microelectrónica en Brasil, España y Portugal.

Como parte de la Red Temática se planifica también el desarrollo de Microsensores con tecnología MOS. Se organizará un Curso de Radiointerferencias aplicadas a la Microelectrónica, organizado por la EPN y con el auspicio del CYTED, en julio de 1993.

4.3 Miembros del Grupo de Microelectrónica de la EPN.

Se han incorporado al Grupo inicial de trabajo, varios Ingenieros Electrónicos, docentes de la EPN, por lo que el grupo de personas interesadas en este campo se ha incrementado. Además, se trabaja con proyectos de Tesis con alumnos de la especialización de Electrónica y Telecomunicaciones. Forman parte—del Grupo de Microelectrónica de la EPN:

Ing. Oswaldo Buitrón Ing. Héctor Fiallos Ing. Jaime Rivadeneira Ing. Pablo Hidalgo Ing. Luis Montalvo Ing. Iván Bernal

Actualmente, el Ing. Luis Montalvo se encuentra en Grenoble, Francia, desde octubre de 1992, haciendo uso del año sabático que concede la EPN a los docentes. El Ing. Montalvo está trabajando en el Laboratorio de Investigación TIM3 (Techniques de l'Informatique, des Mathématiques, de la Microélectronique et de la Microscopie quantitative, Groupe Architecture des Ordinateurs).

El Ing. Héctor Fiailos se encuentra concluyendo sus estudios doctorales en la Universidad de Pensylvania, teniendo énfasis su tesis en el diseño y construcción de dispositivos de potencia.

El Ing. Jaime Rivadeneira llegó en el primer bimestre de 1993 de Bélgica, realizando estudios de Maestría en Microelectrónica.

4.4 Estructura administrativa del proyecto de Microelectrónica.

Con el objetivo de organizar y planificar adecuadamente las actividades a realizar en el futuro, considerando la participación en los dos Proyectos Multinacionales de Microelectrónica y dentro de la Red Temática del CYTED, y contando con todos los miembros del Grupo de Nicroelectrónica de la EPN, se ha adoptado un esquema administrativo y operativo que divide en dos grupos de trabajo complementarios.

El primero de ellos dedicado al diseño de ASICs, en tanto que el segundo se especializará en las aplicaciones de la Microelectrónica en general y en la utilización de los ASICs diseñados en particular, gracias al gran campo de aplicación que se tiene a disposición.

Todos los miembros del Grupo de Microelectrónica se reunirán periódicamente para evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas. Cada una de las unidades formadas elaborará un informe de actividades semestral en donde se sefialarán los resultados alcanzados, así como la conveniencia de rectificar o ratificar las acciones realizadas.

En lo referente a la participación del grupo de trabajo en los Proyectos Multinacionales, el Ing. Oswaldo Buitrón actuará como Coordinador del Proyecto Multinacional de Microelectrónica e Informática de la OEA y de la Red Temática de Electrónica del CYTED. Por otro lado, el Ing. Iván Bernal desempeñará las funciones de Coordinador del Proyecto Multiusuario Iberoamericano del CYTED.

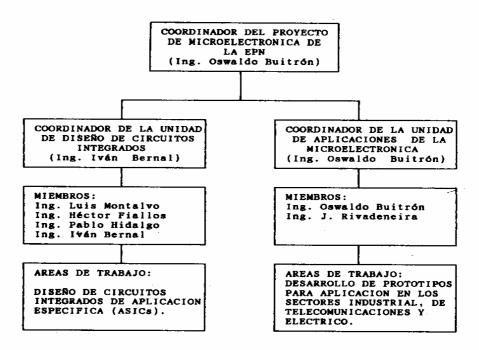


Fig. 2 Esquema de la Organización Administrativa del Grupo de Microelectrónica de la EPM.

4.5 Planificación de actividades: Periodo marzo 93 - febrero 94.

De manera general se ha planificado la realización de las signientes actividades (Fig. 3):

- Realización de un Curso de Diseño de CIs y Simulación con SPICE a nivel nacional. Adicionalmente como parte de las actividades a realizarse por la Red Temática del CYTED se organizará el "Curso de Introducción a la compatibilidad electromagnética aplicada a sistemas microelectrónicos".

Durante la realización del Seminario Internacional de Diseño de CIs en la EPN en Febrero de 1993, se demostró que ésta tiene la capacidad para organizar y realizar este tipo de eventos, por lo que se proyecta la ejecución de seminarios a nivel local, nacional e internacional de ser posible.

- Presentación de artículos y conferencias en las Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
- Dictar la materia de Introducción a Sistemas VLSI y seminarios de SPICE.
- Continuar con el trabajo de desarrollo del conjunto de Celdas Estándar para concretar su fabricación este año.
- Familiarizarse con el software TANNER TOOLs para el desarrollo de futuros proyectos.

La adquisición del Computador 486 y del software TANNER Tools, adicionadas a las herramientas computacionales que se tenían anteriormente, permitirán un desarrollo más rápido de los diseños de los CIs.

Iniciar el trabajo en el área Dispositivos de Lógica Programable y la de microsensores de Silicio.

Concluir el trabajo en el campo diseño analógico de tal manera concretar también su fabricación a trav del CNM

Aunque este trabajo se ha retrasado de falta de recursos destinados al proyect gracias a la consecución del debidamente equipado y destina "exclusivamente" para el proyecto, espera cumplir los objetivos plantead en el diseño del amplificad operacional.

- Definir el nuevo CI que se aspire diseñar totalmente este año y concre su fabricación, haciendo uso del á disponible de Silicio.
 - Realizar todas las gestiones pertines para la consecución de una estación trabajo SUN y del software respect para diseño de CIs.

Es de primordial importancia reforzar equipamiento existente, adquiriendo pello estaciones de trabajo más podere y el software especializado en técnicas modernas de CAD respectivo, pincrementar la productividad de diseñadores, ya que aquellas activida repetitivas y de rutina, con los recumencionados, se ejecutan con facilió optimizando la labor creativa diseñador, por lo que es uno de principales objetivos a mediano plazo se aspira cumplir.

Presentar la Planificación de activid para la Creación del Centro Microelectrónica en la EPN a la OEA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DE MICROELECTRONICA EPN

ACTIVIDADES DEL PROTECTO (Marzo 93 - Pabrato 94)	# E S											
	Ner	Abr	Hay	Jan	Jul	yte	lep	0et	Нот	Dic	Eze	7eb
I Diseño de celdas estándar asignadas 2 Pamiliarización con software TARMER TOOLS 3 Leserva de áres para RUN CROS de Sep. 93 4 Diseño de ASIC analógico 5 Envie de archivo CIP de ASIC analógico de entrenamiento para fabricación 6 Envie de archivo CIP de celdas estándar para fabricación de celdas estándar 7 Pabricación de ASIC analógico 9 Proebas de celdas estándar 10 Definición y diseño de nuevo ASIC digital 11 Envie de archivo CIP de nuevo ASIC digital 12 Proeba eléctrica del cedas EDBn 13 Carso de SPICE a nivel nacional 14 Carso de Diseño de CI a nivel nacional 15 Artículos de difusión en XIV JIER 16 Sepinario de Endicitorferencias del CYTE 16 Sepinario de Endicitorferencias del CYTE 18 Diseñario de Endicitorferencias del CYTE			=======================================	<u> </u>	=		1	=====			****	3
17 Asistir Curso de Diseño de Cla (Paraguay) 18 Blaboración de informes de los trabajos	1	1		1	1				===	.}	= ===	===

Fig. 3 Crosograms de actividades.

Realizar la prueba eléctrica del codec EDBn en junio de 1993.

Formación y capacitación de Recursos Mumanos.

Para la formación y capacitación de recursos humanos, se planifica tomar todas las acciones necesarias para propiciar el establecimiento de contactos con el exterior que permitan intercambios de personal a distintas instituciones especializadas en este campo, ya sean visitas y estadías o cursos cortos.

Paralelamente a ello se planifica el intercambio de bibliografía para adquirir los conocimientos e información necesarios sobre el estado del arte de la tecnología de diseño y fabricación de CIs.

El aspecto de actualización es de mucha importancia por la constante innovación tecnológica que se tiene en el campo de la Microelectrónica.

Participación de los miembros del Grupo de Microelectrónica en los cursos y remniomes programadas en los dos Proyectos Multinacionales y la Red

Formalizar el apoyo científico-técnico de instituciones de la región que se encuentren más desarrolladas.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La aspiración del Grupo de Microelectrónica continua siendo la de crear, instrumentar y operar un Centro de Microelectrónica para generar la infraestructura y capacidad nacionales para ofrecer el diseño y pruebas de ASICs.

Se pretende que el Centro de Microelectrónica funcione precisamente como un centro en el cual coincidan otras instituciones tanto nacionales como internacionales, asociadas al tema de la Microelectrónica y que puedan contribuir al fortalecimiento del Centro o para aprovechar sus recursos y servicios.

- Se aspira también a que la EPN sea el organismo de formación y adiestramiento de Recursos Humanos en el área de Microelectrónica a nivel nacional.
- 4. Es necesario conseguir el financiamiento correspondiente para alcanzar los objetivos planteados, tanto para la instalación del Centro así como para las "corridas".
- Se mantendrán e incrementarán los vínculos de colaboración y participación con instituciones, organismos y empresas internacionales especializadas en la Microelectrónica.
- 6. La instalación del Centro de Microelectrónica permitirá plantear soluciones a problemas concretos encaminados a mejorar el Parque Industrial Nacional, mismo que a su vez servirá de soporte económico del Centro para lo cual se debe estimular su participación en los diferentes aventos a realizar.
- 7. Se debe propiciar los vinculos con empresas fundidoras de CIs para determinar cual es la más conveniente para los intereses del proyecto y para el desarrollo de prototipos en el futuro.
- 8. Todas las actividades realizadas y los resultados alcanzados hasta el momento, demuestran que los recursos existentes en la EPN representan una base inicial de importancia para soportar la creación del Centro de Microelectrónica, tanto por la estructura física como por los recursos humanos, gracias a la experiencia y conocimiento que se ha ido adquiriendo desde el inicio del Proyecto.

- Se espera mantener una contínua formación y actualización de los miembros adscritos al grupo de trabajo, para disponer del personal especializado que demanda la ejecución del proyecto.
- 10. Las actividades realizadas hasta el momento son diversas, y se las ha efectuado afrontando y superando problemas de diferente naturaleza; sin embargo, los resultados obtenidos han sido positivos por lo que se espera mantener y profundizar la cooperación internacional para hacer una realidad la creación del Centro de Microelectrónica en la EPN, con el personal técnico debidamente entrenado para manejarlo.
- 11. Es oportuno expresar el reconocimiento y agradecimiento a las diferentes instituciones y personal asociado a ellas que han brindado un total apoyo en todas las actividades en las que se ha solicitado su ayuda y cooperación. Así, principalmente al Centro Nacional de Microelectrónica de España, que coordina las actividades del Proyecto Multiusuario Iberoamericano del CYTED, a la Organización de Estados Americanos, tanto a su sede en Washington como en Ecuador, y a la Fundación Centro Tecnológico para Informática y a la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFGRS) en Brasil.
- 12. Finalmente se debe indicar la intención de continuar informando anualmente, en las Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, las actividades realizadas dentro de los Proyectos presentados y del avance en la instalación del Centro de Microelectrónica.

BIBLIOGRAFIA

[1] MAMMANA CARLOS, Microelectrónica, Política Científica No. 33, Artículo, Septiembre de 1992.

- [2] ORO GIRAL, LUIS, Programa Iberoame de Ciencia y Tecnología par Desarrollo, Política Cient Artículo. 1992.
- [3] AMAS, RIGOBERTO, Proyecto Multina de Microelectrónica e Informa Artículo. Marzo 1993.
- [4] TERCERA REUNION DE COORDINACION PROYECTO MULTINACIONAL MICROELECTRONICA E INFORMATICA, C Ecuador, marzo de 1993.
- [5] INSTITUTO MEXICANO DE COMUNICACI Desarrollo Operativo del Laborator As Ga con Aplicaciones Telecomunicaciones. Enero de México.
- [6] BERNAL I., LEMUS F., MONTALVO L., Ecuador en la Microelectrónica, artí XIII Jornadas en Ingeniería Eléctri Electrónica, julio de 1992.

BIOGRAFIA

BERNAL, IVAN. - Nació en Qui Ecuador el 24 de noviembro 1967. Obtuvo el título Bachiller en Humanio Modernas en el Insti-Nacional Mejía en 1985. estudios superiores los rea en la Escuela Politóc Nacional y obtuvo el títul Ingeniero en Electrónica I alecomunicaciones en 1992

estudios superiores los rea en la Escuela Politéc Nacional y obtuvo el títul Ingeniero en Electrónica Felecomunicaciones en 1992 Actualmente trabaja como Profesor Asistent en el Departamento de Electrónica y Telec nicaciones de la EPN. Es miembro fundador Grupo de Microelectrónica de la EPN. Coord dor técnico por el Ecuador en el Proy Multiusuario Iberoamericano del CYTED.